



Rep. n. 177

Prot. n. 2207 del 7.06.2019

IL DIRETTORE

- VISTO** il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 258 del 13 febbraio 2013 in vigore dal 14 febbraio 2013;
- VISTA** la delibera del Consiglio del Centro del **26/03/2019** che ha approvato la richiesta del **Dott. Luigi Pomante** per l'emanazione del bando per l'attribuzione di n. **6 borse** di studio per attività di ricerca a gravare sul 2 borse su Progetto DEWS ECSEL AFARCLOUD, 2 borse su Progetto DEWS ECSEL FITOPTIVIS, 2 borse su Conto Terzi DEWS SATHERNUS;
- VISTO** il Decreto del Direttore n. 133 emanato in data 08/05/2019 con il quale è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 6 borse di studio per attività di ricerca avente per oggetto: Strumenti EDA (Electronic Design Automation) per Networked Embedded Systems di cui è Responsabile il prof. Dott. Luigi Pomante;
- VISTE** le domande prodotte dai candidati e acquisite agli atti;

DECRETA

Art. 1 – Ammissione Candidati

Sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto domanda conforme alle prescrizioni del bando di selezione, i seguenti candidati:

1. Luca TIBERI
2. Vincenzo STOICO
3. Alessandro D'ERRICO
4. Mirco D'ANDREA
5. Carlo CENTOFANTI
6. Cecilia D'AMICO

Art. 2 – Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è così composta:

Prof. Gabriele Di Stefano - Presidente
Prof. Fabio Graziosi - Componente
Dott. Ric. Ing. Luigi Pomante – Segretario

I candidati sono convocati per sostenere il colloquio previsto dall'art. 5 del bando il giorno 12.06.2019 alle 10.30 presso la sede del Centro di Eccellenza DEWS in Via Vetoio, snc – Coppito – L'Aquila

L'Aquila, 7.06.2019

Il Direttore
f.to Prof. Maria Domenica Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente